



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种真空激光熔覆加工装置

文献类型：专利

作者 线全刚；张重远；边舫；蔡静

发表日期 2015-05-06

专利国别 中国

专利类型 实用新型

权利人 线全刚；张重远；边舫；蔡静

公开日期 2015-05-06

申请日期 2014-11-28

语种 中文

专利申请号 2014207396664

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76666>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 线全刚,张重远,边舫,等. 一种真空激光熔覆加工装置. 2015-05-06.

GB/T 7714

入库方式：OAI收割

来源：[金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
72	0	0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

